BEST AVAILABLE COPY

DT04 Rec'd PCT/PT0 0 7 JUL 2004

DOCKET NO.: 15675P537

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re th	ne Application of:		
THIE	rry Lagarde, et al.	Art C	Group:
Applic	eation No.:	Exam	iner:
Filed:			
For:	method of producing a sheet comprising through pores and the application thereof in the product of micronic and submicronic filter	tion	
Comn	nissioner for Patents		
-	Box 1450 ndria, VA 22313-1450		
	REQUEST	FOR PRIO	RITY
Sir:	-		
	Applicant respectfully requests a co	onvention pri	iority for the above-captioned
applie	cation, namely:	•	•
	•	ICATION	
		JMBER	DATE OF FILING
	France 02	/00118	7 January 2002
	☐ A certified copy of the document	is being sub	mitted herewith.
		Respectfully	y submitted,
		Blakely, Sol	koloff, Taylor & Zafman LLP
Dated:	7/7/04		
12400 V	Vilshire Boulevard, 7th Floor	Eric S. Hym	an, Reg. No. 30,139

12400 Wilshire Boulevard, 7th Floor Los Angeles, CA 90025 Telephone: (310) 207-3800 EPUBLIQUE FRANÇAIS





REC'D 2 4 MAR 2003

WIPO PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b) Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE





BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTIL

cerfa N° 11354*01

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

RATIONAL DE LA PROPRIETE
10 PROPRIETE
26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



	Réservé à l'INPI		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 540 W /300301
REMISE DES PIÈCES	neserve a raver		NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
DATE 7 JAN	1 2002		À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE
75 INPI	PARIS		Cabinet REGIMBEAU
N° D'ENREGISTREMENT	0200118		20, rue de Chazelles
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'I			75847 PARIS CEDEX 17
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI	0 7 JAN	2002	FRANCE
Vos références po			•
(facultatif) 239616			
	ı dépôt par télécopie	☐ N° attribué par	r l'INPI à la télécopie
NATURE DE L			A cases sulvantes
Demande de b	The second of th	×	The state of the s
	ertificat d'utilité		ها و د الطبيعية و واد الميكنة عليه على الدين بين الدين و الدين و الميكن و الم
Demande divisi			
Demande divisi			1 1 . 1 1
	Demande de brevet initiale	N°	Date Lilii-L
ou deman	ide de certificat d'utilité initiale	N _o	Date
Transformation	d'une demande de		
	n Demande de brevet initiale	No	Date Lill
TITRE DE L'IN	IVENTION (200 caractères ou	espaces maximum)	
DÉCLARATIO	N DE PRIORITÉ	Pays ou organisati	on N°
OU REQUÊTE	DU BÉNÉFICE DE		
LA DATE DE I	DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisati	, , , N°
DEMANDE A	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisati	ion
DEMINITURE AL		Date	N°
		☐ S'il y a d'a	autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»
E DENJANDEUR		☐ S'llyad'a	utres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Sulten
	mination sociale		
		CENTRE NATIO	NAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)
Prenoms			
Forme juridiqu	ie	ETABLISSEMEN	T PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNO
Nº SIREN		304981310 : 1 1	
Code APE-NAF			
	Rue	3, rue Michel An	ge, 75016 PARIS
Adresse	Code postal et ville		
	Pays	FRANCE	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Nationalité			
N° de télépho	ne (facultatif)		THE TAX TO THE TEXT OF MINISTREE STREET, THE WAY TO SEE THE WAY TO
N° de télécop	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Adresse électr	onique (facultatif)		



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2

R2

NONAL ATTRIBUÉ PAR L'INP LIS références pou i		239616 RS
cultatif)		MET MILL THE TREE TO AND MAY SHOW THE TANK TO SHE
MANDATAIRE		
Nom		
Prénom Cabinet ou Socié	atá.	
Capinet on Socie	ate.	Cabinet REGIMBEAU
N °de pouvoir pe	ermanent et/ou	
de lien contractu		and the second s
· T	Rue	20, rue de Chazelles
Adresse		Troop Na Dig CEDEV 17
	Code postal et ville	
N° de téléphone		01 44 29 35 00 01 44 29 35 99
N° de télécopie	(jacinianj) nique (facultatif)	info@regimbeau.fr
Adresse electro	7.00	
M Hansmishu G	1	
Les inventeurs	sont les demandeurs	and the second s
mension	niverse in a company of the East	Wildernent pour une demande de brevet (y compris division et transformatio
napport de	The state of the s	
	Établissement immédiat ou établissement différé	<u> </u>
	Ou etabliscoment among	Palement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques
Paiement éche	elonné de la redevance	□ Oui
1 4.0		Non
RÉDUCTION	DU TAUX	Uniquement pour les personnes physiques
DES REDEVA		☐ Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) ☐ Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission)
		Pour celle invention ou indiquer sa référence):
		pour cene incomon on over-que
Si vous avez	utilisé l'imprimé «Suite», iombre de pages jointes	
indiquez le n	Minte de hages Joines	
	DI PERGRIPETIO	VISA DE LA PRÉFECTURE
SIGNATURE OU DU MAN	DU DEMANDEUR DATAIRE	OU DE L'INPI
(Blom et qua	alité du signataire)	MUMM 92 /227 Place Co

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPL

10

15

20

25

30

35

L'invention concerne la fabrication de feuilles et de membranes à pores traversants pour la réalisation de filtres microniques et submicroniques à pores cylindriques calibrés, et les feuilles, membranes et filtres ainsi obtenus :

Les domaines d'application de ces filtres recouvrent des techniques très variées comme la filtration de l'air et plus généralement des gaz, la filtration des effluents liquides et en particulier la filtration tangentielle, la filtration des poudres pour leur séparation ou leur calibration.

Ce type de filtre peut trouver des applications en agro-alimentaire, en pharmacie, dans le domaine du traitement des rejets gazeux ou liquides, dans le domaine de la production et de la fourniture de gaz purs exempts de poussière, et plus généralement dans tous les domaines industriels nécessitant des étapes de séparation et de filtration.

D'autres domaines d'applications comme l'optique VUV, UV, visible, IR et les rayons X peuvent aussi être intéressés par la réalisation de réseaux de pores (ou de trous) dans des matériaux diélectriques, composites (cristaux photoniques) ou métalliques.

On réalise actuellement différents types de filtres par des techniques très diverses.

Pour la filtration tangentielle, les filtres les plus couramment utilisés sont des filtres en alumine ou zircone frittée sur support alumine ou graphite. Ils se présentent généralement sous la forme de tubes aux parois poreuses de diamètre de l'ordre du cm et de 10 à 20 cm de long.

Les filtres réalisés en matériaux frittés, bien qu'utilisés à grande échelle, sont relativement coûteux et présentent un certain nombre d'inconvénients et de limitations. En premier lieu, les pores de matériaux frittés ne sont pas rectilignes et sont au contraire très

10

15

20

25

30

35

tortueux et leur section varie le long de leur trajet. Cette géométrie des pores entraîne un colmatage très rapide des pores et rend en outre très difficile sinon impossible le décolmatage des filtres par flux inverse. Ensuite, les matériaux frittés présentent généralement une distribution du diamètre moyen des pores répartivement étendue autour de la valeur moyenne.

L'existence d'une telle distribution exclut donc ce type de filtres pour les applications nécessitant une grande sûreté de séparation. Enfin, la rugosité des surfaces, intrinsèque aux matériaux frittés, n'est pas favorable à un bon écoulement des fluides, en particulier outre, apparaît filtration tangentielle. il En la modifier nature impossible, de voire difficile, physico-chimique des surfaces dans les méandres des pores.

Une autre technique bien connue est la réalisation de films poreux minces en matériaux polymères de type polysulfones obtenus par une attaque chimique préférentielle le long des trajectoires ioniques obtenues à travers le film en le soumettant dans un accélérateur à un flux d'ions de très haute énergie.

En ce qui concerne la technique utilisant l'attaque chimique préférentielle le long des trajectoires ioniques dans les polysulfones soumis à un bombardement d'ions à haute énergie, les pores ont des trajectoires rectilignes et leur diamètre ne s'écarte que faiblement de leur valeur moyenne (qui dépend de la durée de l'attaque chimique). Cependant, la distribution des pores sur la surface est aléatoire si bien que deux ou plusieurs impacts ioniques voisins peuvent engendrer des pores de diamètres bien supérieurs à celui obtenu à partir d'un impact isolé. Enfin, les films minces de polysulfones sont d'une fragilité extrême, ce qui limite énormément leur champ d'utilisation.

10

15

20

25

30

Une autre technique moins connue consiste à réaliser des trous dans une plaque de silicium par gravure plasma du silicium à travers un masque, puis à amincir la plaque jusqu'à ce que les trous débouchent pour former un réseau de pores.

Dans le cas de filtres gravés dans des plaquettes de silicium, les techniques classiques de lithographie et de (cf. plasma par gravure anisotrope par « Anisotropic etching of polymers in $S0_2/0_2$ plasmas » par Michel Pons, Jacques Pelletier, Olivier Joubert (J. Appl. Phys. 75(9) 1 mai 1994)) permettent d'obtenir un réseau de pores calibrés de grande densité aréolaire. cette technique présente plusieurs Malheureusement, inconvénients et limitations, à savoir, i) la nécessité d'amincir la plaquette (typiquement de 500μm à fraction de μ m) afin d'éviter des pertes de charge trop le filtre ; importantes du flux traversant limitation du procédé aux dimensions maximales des existantes ; iii) le coût exorbitant du plaquettes matériau de départ (monocristal de grande épaisseur, incompatible avec celui des filtres utilisés dans la filtration industrielle ; iv) la fragilité des filtres à partir d'un matériau cassant réalisés contraintes) ; v) l'impossibilité de mettre en forme les filtres obtenus (tubes, scellements); vi) la résistance la corrosion (attaque par les solutions inégale à fortement basiques et certains acides).

Un but de l'invention est la réalisation de membranes filtrantes minces comportant des réseaux de pores cylindriques calibrés de grande densité aréolaire

Selon la présente invention, on réalise une membrane filtrante par un procédé qui comprend essentiellement les opérations suivantes :

10

15

20

30

- A) préparation d'une feuille, d'une épaisseur de $5\mu m$ à quelques dizaines de micromètres, apte à être gravée par une opération lithographique ;
- B) réalisation sur une face de la feuille d'un masque présentant une sélectivité S de gravure au moins égale à 5, la sélectivité S étant définie comme le rapport de la vitesse de gravure VF du matériau de la feuille à la vitesse de gravure VM du masque;
- C) dépôt sur le masque d'une couche de résine photosensible;
 - D) réalisation de pores traversants dans la couche de résine, par photolithographie, selon la configuration de pores à réaliser;
 - E) gravure traversante du masque à travers les pores de la couche de résine ;
 - F) gravure anisotrope traversante de la feuille à travers les pores du masque pour réaliser dans la feuille des pores ayant un facteur de forme supérieur à 5, le facteur de forme étant défini comme le rapport de la profondeur des pores à leur diamètre.

Dans des modes de réalisation préférés, le procédé comprend encore une ou plusieurs des opérations suivantes:

- -le procédé comprend un découpage de la feuille en membranes individuelles ;
 - -on utilise une feuille en matériau métallique ;
 - -la réalisation de pores dans la couche de résine est obtenue par transfert par interférences d'une image de la configuration de pores ;
 - -la résine photosensible constitue également le masque ;
 - -l'une au moins des opérations de gravure est réalisée dans un plasma.

10

15

20

25

35

Si la rugosité de la feuille est trop importante pour l'opération lithographique, sa surface doit subir des traitements préalables de polissage chimique ou électrochimique.

Pour la réalisation d'un filtre, la feuille ou la membrane découpée dans la feuille est utilisée à plat ou roulée en tube, et fixée à un support, de façon en soi connue.

Certaines des opérations peuvent être réunies en une seule étape ou peuvent comporter plusieurs étapes, par exemple la réalisation de couches successives.

La feuille de départ, de préférence en matière métallique, peut se présenter sous forme d'une feuille de grandes dimensions ou d'un rouleau. En variante, la feuille est en matériau polymère ou composite, ou est recouverte d'un film métallique.

Le masque est réalisé par tout moyen en soi connu.

Le carbone peut avantageusement être utilisé comme masque de pulvérisation car il présente généralement un rendement de pulvérisation bien plus faible que celui des métaux.

La réalisation de l'image est obtenue par dépôt d'une couche de résine (photosensible, électrosensible, sensible aux rayons X, etc) et insolation de la résine par un flux d'énergie (UV, photons, électrons, rayons X, etc). la résine peut éventuellement faire à la fois office de résine et de masque (cas des résines silylées en plasma d'oxygène).

Pour la réalisation des gravures profondes à facteur 30 de forme très élevé dans un plasma, il est possible d'utiliser :

1) soit des gaz de gravure capables de former, par des réactions chimiques induites par le bombardement ionique, des produits de réaction volatils avec le métal ou les éléments constituant la feuille

10

15

20

30

métallique ou le film. Une condition nécessaire est l'existence de composés volatils stables avec les éléments constituants le film ;

2) soit des gaz peu ou pas réactifs (gaz rares purs ou en mélange) permettant de pulvériser le film par bombardement ionique à forte énergie.

Dans le premier cas, pour obtenir une gravure plasma parfaitement anisotrope on peut mettre en oeuvre :

- a) la gravure cryogénique qui permet de ralentir les cinétiques de gravure chimique spontanée jusqu'à les rendre quasiment nulles ;
- b) la gravure avec passivation latérale des parois à l'aide d'un dépôt protecteur dont la cinétique de gravure chimique spontanée est inférieure à la vitesse de croissance du dépôt protecteur;
- c) la gravure avec blocage des cinétiques de réaction spontanée par absorption concurrentielle sur les parois d'un élément réactif inhibant les réactions spontanées;
- d) la gravure avec blocage des cinétiques de réaction spontanée par les effets stériques (cas de la gravure avec les halogènes dont le rayon des atomes varie de façon significative).

Le masque est enlevé après l'opération de gravure, si 25 nécessaire.

Les membranes sont de préférence réalisées dans des (polymères, continus des films dans feuilles ou feuillards métalliques) dont la largeur est de l'ordre du mètre et qui fourniront chacune plusieurs membranes. La fabrication est de préférence réalisée à plat, en ligne, par défilement séquentiel de la feuille, par analogie aux procédés de fabrication collectifs utilisés en microélectronique. A chaque séquence, la feuille avance d'un au poste suivant, chaque poste d'un cran,

10

15

20

30

correspondant à une opération ou à une sous-opération du procédé de fabrication.

Pour la réalisation d'un filtre tubulaire, la membrane perforée est roulée en cylindre puis soudée bord à bord. De préférence, les zones destinées à la soudure sont exemptes de pores, ce qui nécessite leur protection pendant l'opération de lithographie ou de gravure.

Pour la réalisation d'un filtre plan, la membrane est éventuellement scellée sur un support.

Outre un coût de fabrication très faible résultant d'un procédé de fabrication en ligne permettant des cadences élevées, la réalisation de filtres réalisés selon l'invention à partir de membranes minces présentent de nombreux avantages, à savoir :

- a) nombre d'étapes de fabrication réduit (par exemple, pas d'amincissement nécessaire)
 - b) possibilité de réaliser des filtres de toutes formes et de toutes dimensions,
 - c) bonne tenue mécanique des filtres métalliques, principalement,
 - d) bonne résistance à la température pour les filtres réalisés dans des films en métal réfractaire,
 - e) bonne résistance à la corrosion en fonction de la composition du filtre,
- 25 f) grande sûreté de séparation due à la parfaite calibration des pores,
 - g) la surface des filtres présente une faible rugosité,
 - h) le fait que les filtres présentent des pores cylindriques traversants permet un décolmatage très efficace par flux inverse,
 - i) l'absence de méandres le long des pores permet d'envisager un traitement efficace de leur surface par un procédé physico-chimique,

j) la grande densité aréolaire de pores permet de filtrer des flux importants de matière (liquides, gaz, poudres).

L'invention permet de réaliser des filtres à grande 5 densité aréolaire de pores microniques et submicroniques calibrés.

Les dimensions des tubes peuvent être identiques à celles des tubes actuels. L'épaisseur des parois peut varier de 5 μ m à quelques dizaines de micromètres en fonction du diamètre des pores. En effet, si le diamètre 10 il est préférable de réduire des pores est faible, (et pores lonqueur des la corrélativement l'épaisseur de la membrane) si l'on ne veut pas réduire de façon trop importante la conductance des pores. Toutefois, la réduction de l'épaisseur du film accroît 15 aussi sa fragilité ce qui peut nécessiter l'utilisation de supports ou de renforts mécaniques (grilles, etc).

Pour les applications à la microfiltration, il faut pouvoir disposer d'une gamme étendue de diamètres de pores, depuis le dixième de micromètre ou moins jusqu'à quelques dizaines de micromètres. Si le diamètre des pores est égal à la distance entre pores, la densité de des pores: le diamètre fixée par pores est 10⁶ pores/cm² pour un diamètre de pores de 0,5 μ m, 10⁴ 5μm, diamètre de pores de pores/cm² pour un pores/cm2 pour un diamètre de pores de $50 \mu m$, etc.

On a représenté sur le dessin joint :

20

25

30

- en fig. 1, un schéma en coupe verticale et en vue de dessus d'une feuille comportant un réseau de pores, réalisée selon l'invention;
- en fig. 2, un schéma des étapes successives d'un exemple de mise en oeuvre du procédé de fabrication de l'invention.

Sur la figure 1, la partie supérieure de la figure 35 est une coupe verticale d'une partie d'une feuille

15

20

25

comportant un réseau de pores et la partie inférieure de la figure est une vue de dessus partielle de la feuille.

A titre d'exemple, la feuille est une feuille métallique par exemple une feuille de molybdène de 10 micromètres d'épaisseur, les pores forment un réseau carré, ont un diamètre de 0,5 micromètre, une profondeur de 10 micromètres (soit un facteur de forme de 20) et sont espacés de 0,5 micromètres, soit une densité aréolaire de 10⁸ pores/cm².

On a fabriqué le réseau en réalisant les étapes suivantes (figure 2) :

- (1) dépôt sur la feuille F d'un masque M constitué par une couche d'aluminium de 1 micromètre d'épaisseur;
- (2) dépôt sur le masque d'une couche R d'une résine photosensible d'une épaisseur de 1,2 micromètres;
 - (3) transfert par interférences de l'image du réseau de pores dans la résine R et développement de la résine par une technique de la microélectronique;
 - (4) gravure du masque au travers des pores de la couche de résine par un gaz contenant du chlore, du brome ou de l'iode;
- (5) enlèvement de la résine résiduelle (facultatif);
 - (6) gravure anisotrope du film F par un gaz à base de fluor au travers des pores du masque;
 - (7) enlèvement du masque (facultatif).

Chaque opération est réalisée alors que la feuille est arrêtée à un poste d'une suite de postes à travers lesquels la feuille est déplacée par à-coups.

Eventuellement, plusieurs opérations sont réalisées successivement en un même poste.

La feuille est ensuite découpée en fonction des dimensions des filtres pour fournir une ou plusieurs membranes, et les membranes sont fixées à des supports permettant l'utilisation des membranes comme filtres.

L'invention n'est pas limitée à cet exemple de réalisation, donné uniquement à titre illustratif.

5

15

20

25

35

REVENDICATIONS

- 5 <u>1.</u> Procédé pour fabriquer une feuille présentant des pores traversants, qui comprend les opérations suivantes :
 - A) préparation d'une feuille, d'une épaisseur de $5\mu m$ à quelques dizaines de micromètres, apte à être gravée par une opération lithographique ;
 - B) réalisation sur une face de la feuille d'un masque présentant une sélectivité S de gravure au moins égale à 5, la sélectivité S étant définie comme le rapport de la vitesse de gravure VF du matériau de la feuille à la vitesse de gravure VM du masque;
 - C) dépôt sur le masque d'une couche de résine photosensible;
 - D) réalisation de pores traversants dans la couche de résine, par photolithographie, selon la configuration de pores à réaliser;
 - E) gravure traversante du masque à travers les pores de la couche de résine ;
 - F) gravure anisotrope traversante de la feuille à partir des pores du masque pour réaliser dans la feuille des pores ayant un facteur de forme supérieur à 5, le facteur de forme étant défini comme le rapport de la profondeur des pores à leur diamètre.
 - 2. Procédé selon la revendication 1 et qui comprend un découpage de la feuille en membranes individuelles.
- 30 <u>3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel on utilise une feuille en matériau métallique.</u>
 - 4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3 dans lequel la réalisation des pores dans la couche de résine est obtenue par transfert par interférences d'une image de la configuration de pores.

15

20

- 5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel ladite résine constitue également le masque.
- 6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel l'une au moins des opérations de gravure est réalisée dans un plasma.
- 7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel les opérations sont réalisées successivement au cours d'un défilement séquentiel de la feuille.
- 8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7 qui comprend une opération de roulage en cylindre de la feuille ou d'une membrane découpée dans la feuille et soudage de ses bords.
 - 9. Les feuilles ou les membranes à pores traversants fabriquées par un procédé selon l'une des revendications 1 à 8.
 - 10. Les filtres à pores traversants cylindriques calibrés d'un diamètre compris entre le dixième de micromètre ou moins et quelques dizaines de micromètres fournis par une feuille ou une membrane selon la revendication 9.

1/2 <u>ಶ೦.5ಀ</u>-

Figure 1.

CASSET BEGINESAL

DUPLICATA

will acutoma è l'ociphis

1/2

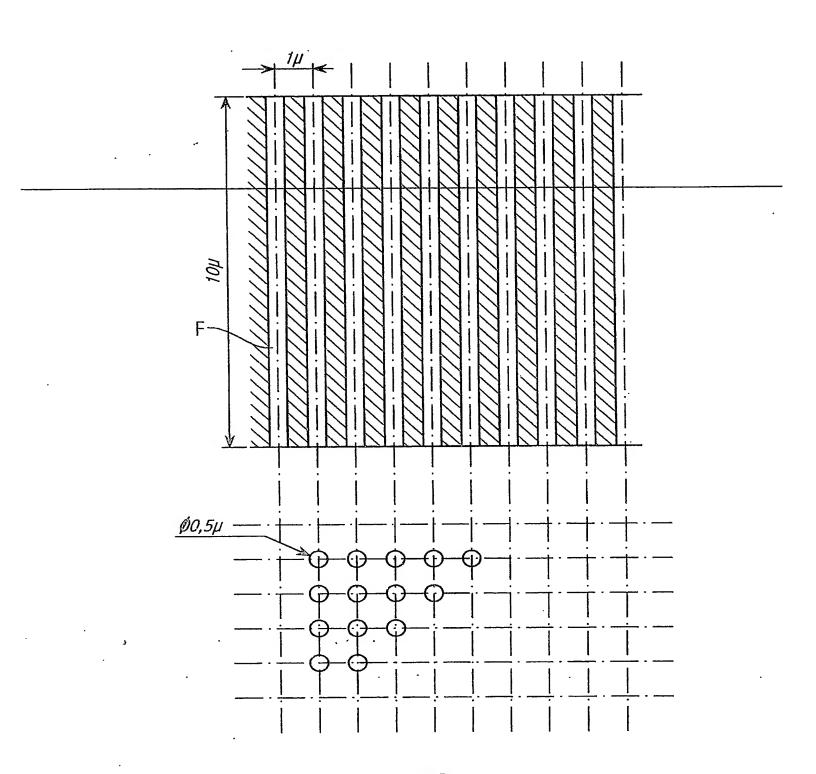
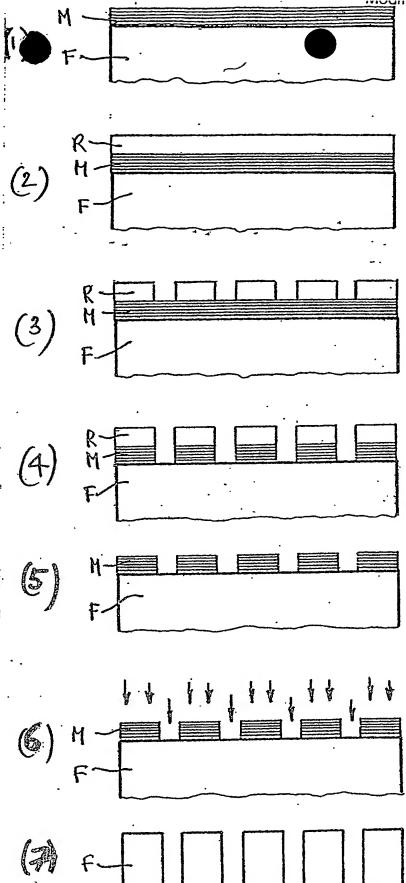


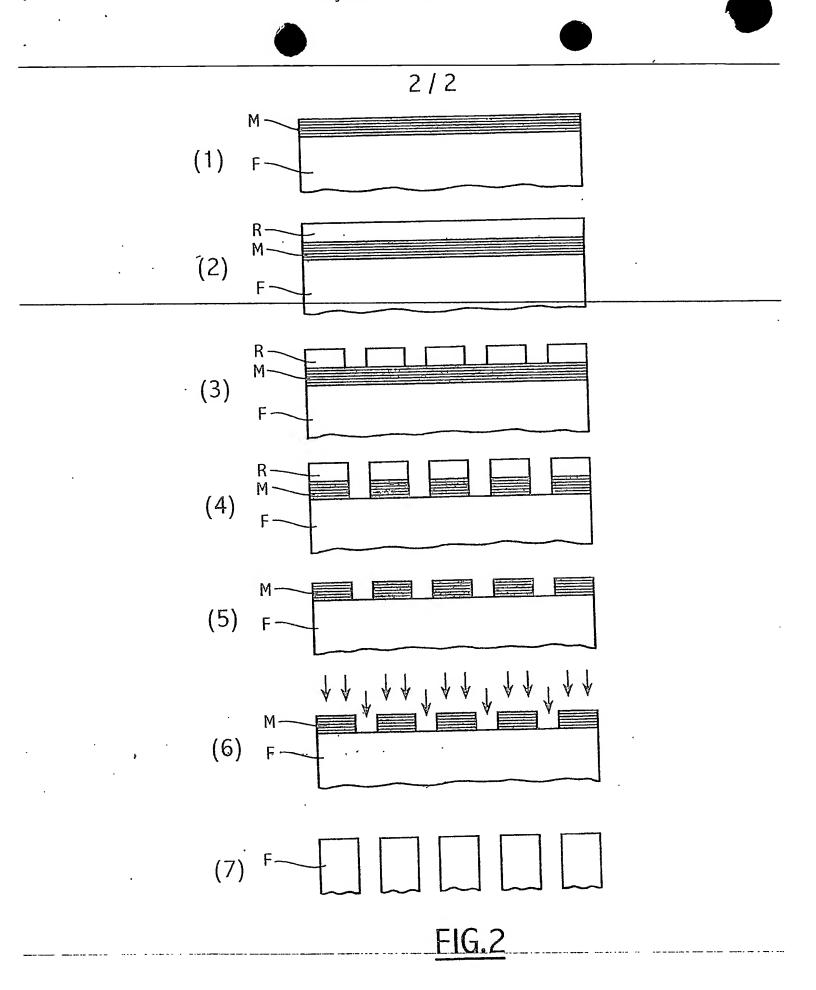
FIG. 1



CAPERT REGISTERALI
COLPLICATIA
CONTORNA DI POLICIA

: ₁₂ .

Figure 2







BREVET D'INVENTION **CERTIFICAT D'UT**



DB 113 W /260899

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° $\cdot 1 \cdot / \cdot 2 \cdot$

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Vos références pour ce dossier ; · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		239616 RS
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0200118
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espa		
PROCEDE POU FABRICATION	R FABRIQUER UNE FE DE FILTRES MICRONIO	EUILLE PRESENTANT DES PORES TRAVERSANTS ET APPLICATION A LA QUES ET SUBMICRONIQUES.
LE(S) DEMANDE	UR(S):	
CENTRE NATIO	ONAL DE LA RECHERO	CHE SCIENTIFIQUE (CNRS): 3, rue Michel Ange, 75016 PARIS - FRANCE
	·	
DESIGNE(NT) El utilisez un formi	N TANT QU'INVENTEUR(ulaire identique et numér	S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° $1/1$ » S'il y a plus de trois inventeurs, otez chaque page en indiquant le nombre total de pages).
Nom		LAGARDE Thierry Léon
Prénoms		
Adresse	Rue	1725A, route de Fontagneux 38450 VIF - FR
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
Nom		LACOSTE Ana
Prénoms		
Adresse	Rue	44, avenue Général Leclerc 38950 St MARTIN LE VINOUX, FR
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
Nom		PELLETIER Jacques
Prénoms		
Adresse	Rue	8, Chemin du Fort Le Mûrier 38400 ST MARTIN D'HERES, FR
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		





BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTIL



Gode de la propriété intellectuelle - Livre-VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° .2./.2. (Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

léphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 113 W /20	60879
Vos références po facultatif) 23961			_
N° D'ENREGISTRI	EMENT NATIONAL	0200118	4
TITRE DE L'INVEN	TTON (200 caractères ou esp	paces maximum)	
PROCEDE POU	R FABRIQUER UNE FI DE FILTRES MICRONI	EUILLE PRESENTANT DES PORES TRAVERSANTS ET APPLICATION A I QUES ET SUBMICRONIQUES.	LA
			_
LE(S) DEMANDE	UR(S):		
CENTRE NATIO	ONAL DE LA RECHERO	CHE SCIENTIFIQUE (CNRS): 3, rue Michel Ange, 75016 PARIS - FRANCE	
DESIGNE(NT) E	N TANT QU'INVENTEUR(ulaire identique et numér	(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeur otez chaque page en indiquant le nombre total de pages).	rs,
Nom		ARNAL Yves Alban-Marie	
Prénoms			
Adresse	Rue	5, allée de la Treille 38320 POISAT, FR	
	Code postal et ville		
Société d'apparter	nance (facultatif)		
Nom			
Prénoms	<u></u>		
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'apparte	nance (jacullalif)		
Nom			
Prénoms	1		
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'apparte	enance (facultatif)		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox